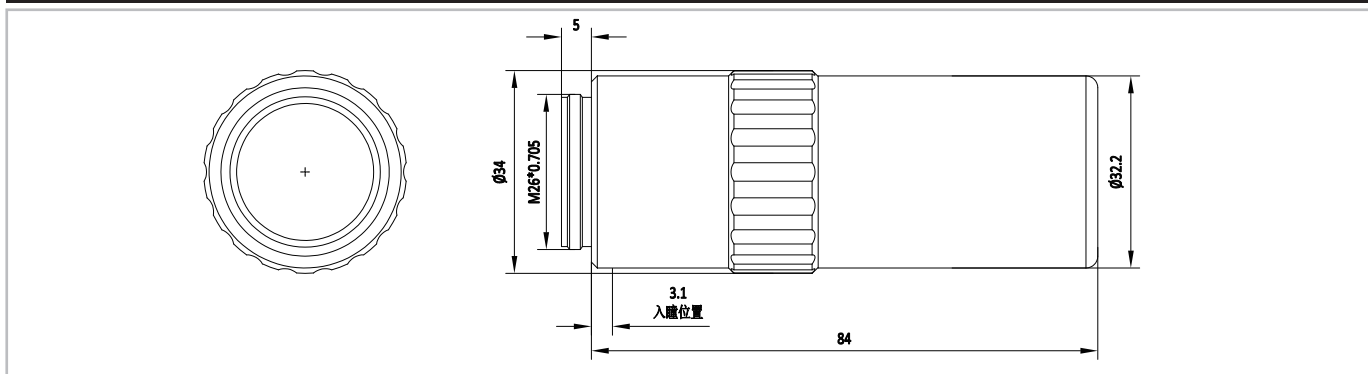
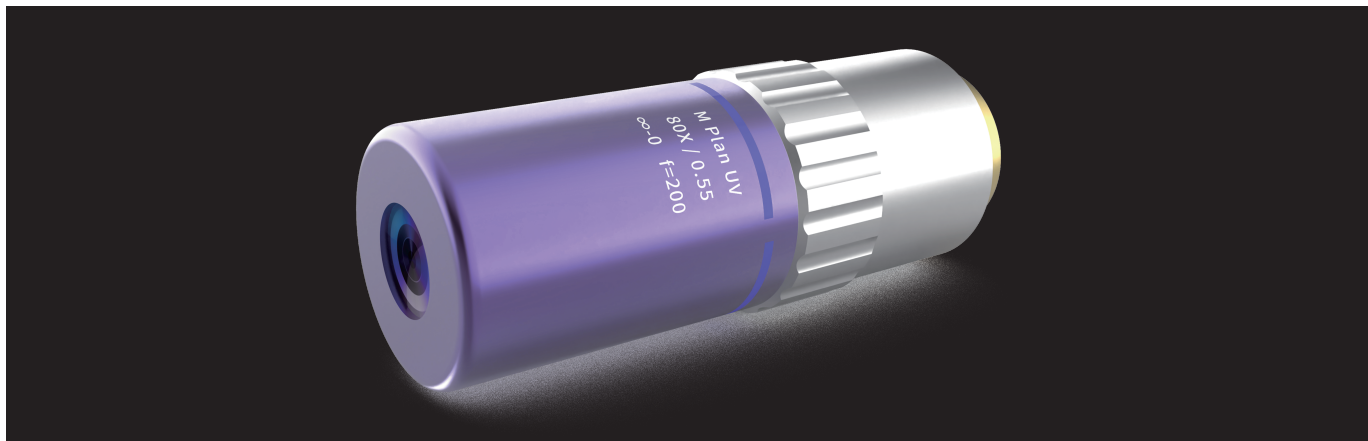


80× M Plan UV 266-620nm显微镜 690057

联合光科提供Mitutoyo紫外近紫外无限远平场校正显微镜,有10×,20×,50×,80×,100×可供选择,具备统一的齐焦距离。紫外版本在266nm进行了优化,具有较高的透过率,近紫外版本波长范围355-620nm,该显微镜采用平场校正设计,近紫外版本同时做了复消色差,适用于明场显微镜。可广泛用于教育科研,亮场工业检测。同时可以应用在激光打标和激光切割电路板中。



NO	项目		规格
	物镜视场数		30mm/16mm(UV)
1	焦距	266nm	2.5mm
2		550nm	2.9mm
3	放大倍率		80×
4	接口		M26×0.706
5	工作距离		10.0mm
6	数值孔径NA		0.55
7	视场(相机)(水平×垂直)	1/2"	0.08mm×0.06mm
		2/3"	0.07mm*0.06mm
8	视场(目镜)	Φ24	0.3mm
		Φ18	0.23mm
9	齐焦距离		95mm
10	分辨能力		0.5μm
11	景深		0.9μm
12	镜头尺寸		Φ32.2×L 85mm
13	重量		380g
14	工作温度		-5℃~+45℃
15	工作波长		266-620nm
16	出瞳直径		2.8mm
17	出瞳位置		3.1mm
18	脉冲宽度(10ns)时脉冲激光输入上限	激光波长532nm	0.1(J/cm ²)
		激光波长266nm	0.04(J/cm ²)
19	连续振荡(CW)激光 输入上限值	激光波长532nm	0.25(kW/cm ²)
		激光波长266nm	0.12(kW/cm ²)

